**PASJ2024 FRP061** 

# SuperKEKB 入射 Kicker 電磁石におけるサイラトロン自爆対策 SELF FIRING COUNTERMEASURES TO INJECTION KICKER'S THYRATRON IN SuperKEKB

小玉恒太<sup>#</sup>, 内藤孝, 三増俊広 Kota Kodama<sup>#</sup>, Takashi Naito, Toshihiro Mimashi High Energy Accelerator Research Organization

#### Abstract

In the SuperKEKB accelerator, two pairs of kicker magnets are used for injection from the beam transport line into the main ring. Thyratrons have been used as the injection kicker magnet switches. During the operation, there is a problem about the thyratron self-firing. To prevent self-firing, the thyratrons are aged before operation and the reservoir heater voltage is adjusted, but the problem has not yet been solved. In this report, we report on the status of the thyratron used in the injection kicker magnet and countermeasures against self-firing.

# 1. はじめに

SuperKEKB 加速器は改良のために 2022 年 6 月から 長期シャットダウンに入っていたが、2024 年 1 月に運転 を再開しさらなるルミノシティ向上を目指した評価が続け られている。

SuperKEKB 加速器、Main Ring(MR)へのビーム入射 では蓄積ビームに対して閉じた、つまり水平位相が 180°の入射バンプ軌道を2組の Kicker 電磁石によっ て形成する。Kicker 電磁石は高電圧で使用されるため、 そのスイッチング素子としてサイラトロンが使用される。本 文では SuperKEKB 加速器運転における問題の1つであ る Kicker 電磁石で使用されているサイラトロンの自爆に 関する状況とともに、その対策と原因調査について報告 する。

# 2. 背景

SuperKEKB 加速器では Low Energy Ring(LER)、 High Energy Ring(HER)の2リングがあり、それぞれの入 射を担うKicker 電磁石はLER K1、LER K2、HER K1、 HER K2 と分類される。K1、K2 それぞれのKicker 電磁 石は3 台で構成しており、両リング合計で12 台のKicker 電磁石が使用される[1]。LER、HER の両リングにおいて 入射 Kicker 電磁石では高電圧スイッチング素子として Teledyne e2v 社製のサイラトロンが使用されている。 LER は5 台に対して CX1154C、1 台のみ CX1174、HER は全台に対して CX1826A が SuperKEKB 運転開始から 使用されてきた。この使用しているサイラトロンの種類の 違いは経済的な理由や評価用途による。

LER K1 において 2020 年の始め頃からサイラトロンの 自爆と考えられる正規のタイミングではない Kicker 電磁 石の誤出力が頻発するようになった。ここでサイラトロン の自爆とはサイラトロンに高電圧がかかった状態でトリガ なしに放電スイッチが On になることである。ノイズ等によ る誤ったトリガが Kicker 電磁石に入った可能性も疑い、 トリガにゲートをかけることで調査を行ったがその可能性 は低く、サイラトロンの自爆によるものであると結論されて

# kodamako@post.kek.jp

Table 1: Status for MR Kickers in 2024 Run

	LER		HER	
名称	K1	K2	K1	K2
台数	3	3	3	3
周波数 [Hz]		<25		
運転電圧 [kV]	16	11	21	16
サイラトロン	CX1154C:	CX1154C:		
	1台	1台	CX1826A	
	CX1174:	CX1174:		
	2 台	2 台		
サイラトロン耐圧 [kV]	CX1154C:35		CX1826A:35	
	CX1174:40			

いる。LER K1 の自爆対策として CX1154C より耐圧の高 い CX1174 への置き換えが進められ、現在は Table 1 で 示したサイラトロンがそれぞれの Kicker で使用されてい る[2-4]。

本来は3台2組で閉じた入射バンプ軌道を形成して いるシステムに対してサイラトロンの自爆が発生すると、1 台のみでビームを蹴ることによってビーム振動が生じる。 その結果として加速器に設置されているコリメータ等にビ ームが衝突し、ダメージを与える可能性があり、今後更に 運転電流の増強が実現すればダメージは大きくなること が予測される。実際にサイラトロンの自爆が生じた場合に コリメータへのダメージを軽減するためにコリメータへッド 材料の変更が実施されている[5]。サイラトロンの自爆は 一種の自然現象ではあるが、可能な限り避けるべき問題 である。

2022 年 6 月から LS1 と呼ばれる運転停止期間を経て、 2024 年 1 月から加速器運転が再開され、7 月 1 日まで 運転を行った。この運転期間中、K1 で使用されている 2 つの CX1174 で自爆が何度か発生している。Table 1 に 示したようにサイラトロンの自爆を防ぐために運転時の電

## PASJ2024 FRP061

圧は最大電圧の耐圧値と比較してかなり低い電圧で運用されている。この期間ではLER K1、K2 で1台ずつ使用している CX1154C の自爆はなかった。またLER K2 で使用している CX1174 では運転電圧がさらに低いためか自爆は発生していない。HER K1、K2 で使用している CX1826A では SuperKEKB 加速器運転開始以来、自爆の発生はない。

# 3. 自爆対策

## 3.1 対策案

サイラトロンの自爆により、加速器構成機器にダメージ を与えないよう2つの案が検討された。1つはサイラトロ ンの代わりに半導体素子を用いる案である。これは改造 費用や評価期間の問題があり採用されていない。もう1 つはK1とK2の1対のKickerにおけるサイラトロンを共 通にし、サイラトロンの自爆が生じた場合に軌道を閉じよ うとするものである。回路計算上、ハードの面からは実現 可能であると提案されたが、SuperKEKB加速器 LERの ビーム光学上の理由から採用されていない。

#### 3.2 運転中における対策

運転中にサイラトロンの自爆が発生した場合、我々は サイラトロン内部のReservoir Heater(RH)電圧を下げて様 子を見るという運用を行ってきた。RH はサイラトロン内部 のガス圧を調整する部品であり、その温度を印加電圧に よって制御することができる。RH 電圧を変えることはサイ ラトロン内部のガス圧を調整することにより、放電のしや すさを制御する方法であり、これは一般的な対処方法で あろう。CX1174 の RH 電圧の推奨値は個体ごとに指定 されているが、メーカ仕様における変更可能範囲は 4.5 ~6.5 V である。

2024年1月から運転中におけるサイラトロン自爆時の 対応の一例を示す。LER K1 のサイラトロン CX1174 では 2024年3月10日に自爆が発生した。自爆発生時のRH 電圧は推奨値 4.8 V に設定してあり、運転電圧は通常と 同じ 16 kV である。これを 4.6 V に設定した。この後 4 月 28日に自爆が再発し、RH 電圧は4.3V に設定した。5月 4 日、5 月 7 日に自爆がありさらに 3.9 V まで下げた。5 月 22 日に再度自爆があったがこの時は様子見とし、そ の後運転終了7月1日まで自爆することはなかった。RH 電圧を下げることはサイラトロンの自爆に対して一定の効 果があることは間違いない。ここで仕様範囲を超えて RH 電圧を下げた理由は後述する Ranging[6]と呼ばれるサ イラトロンの評価結果からである。なお加速器運転で使 用されるサイラトロンは運転開始前、1日数時間、運転電 圧以上の電圧を印加して出力を行い、エージングを行っ ている。

#### 3.3 Ranging 評価

サイラトロンの自爆対策の1つとして我々は KEK LINAC グループで行われている Ranging と呼ばれる評 価を行った。これは RH 電圧を変化させ、サイラトロンの タイミングジッタを測定し運転で使用可能な RH 電圧の 範囲を決定する手法である。運転で使用している Kicker 電磁石電源は加速器運転中で評価できないため、テスト スタンドにて Ranging 評価を行った。この評価ではいくつ かの新品サイラトロン CX1174を使用している。測定条件 は 20 kV、25 Hz、2000 点以上の電流出力を測定し、トリ ガからある出力波形とのタイミングを測定することでジッタ を決定した。Figure 1 に測定結果を示す。この結果、ジッ タはサイラトロンメーカが定める仕様下限である 4.5 V を 超えて 3.25 V まで大きな増加がない結果を示した。 3.0 V まで RH 電圧を下げると大きくジッタが増加する個 体が見られる。この結果、仕様 RH 電圧よりも1V 程度低 いところ、つまりよりサイラトロンの自爆が発生しにくい RH 電圧でジッタの増加なく使用できそうであることがわかっ た。Teledyne e2v 社のサイラトロン説明書[7]では RH 電 圧の仕様範囲外での使用は寿命を縮めると記載されて いるが、RH 電圧が推奨値より低いところでの使用がサイ ラトロンの寿命にどう影響するかはわかっておらず、今後 加速器運転で使用を続けることで明らかになることを期 待する。



Figure 1: Ranging evaluation for CX1174 thyratrons. The left number in legends shows the thyratron's serial number. The right value shows speculation for reservoir heater voltage.

### 4. 原因調査

次に CX1174 の自爆が抑制できない原因の検証を行った。サイラトロンの自爆の原因として挙げられるのが耐圧の不良である。加速器運転で自爆を繰り返すサイラトロンを取り外しテストスタンドに移設、DC 電圧を印加することで耐圧の劣化が生じていないかを確認した。RH、Cathode Heater(CH)電圧の設定値は 6.3 V、5.5 V とした。トリガなしで 25 kV 印加の状態を 30 分程度維持したが、この状態でのサイラトロンの自爆は生じなかったことからサイラトロン自体の耐圧が劣化しているわけではないと判断した。

RH電圧を下げなければ自爆が続いている状況からサ イラトロン内部の温度が変動しており、そのためサイラトロ ン内部のガス圧が安定していないためではないかと推察 した。これを検証するため、サイラトロンのセラミックス部 分に温度計を取り付け、温度変化を測定した。測定は高 電圧の印加をせず、トリガもかけない状態で CH と RH に 通電を行い、冷却 FAN を稼働して行った。RH、CH 電圧 は 6.3 V、5.5 V である。

24 時間程度サイラトロン温度を測定した結果を Fig. 2(a)に示す。サイラトロン温度は常に変動しており、 この期間の測定における変動幅は3℃程度である。



Figure 2: (a)Temperature change of thyratron's surface for about 25 hours. (b)Reservoir heater voltage dependence on temperature. Reservoir heater voltage was changed to 5.5 V, 6.5 V, 4.5 V and 3.5 V.

RH 電圧を 3.5 から 6.5 V まで変え、サイラトロン温度 の変化を測定した結果を Fig. 2(b)に示す。測定結果から おおよそ RH 電圧を 1.0 V 変えることで 3 ℃~4 ℃の温 度が変化していることがわかる。つまり温度の時間変化 から約 3 ℃の温度ゆらぎがあるとすれば約 1.0 V 程度の RH 電圧を変えたと同じ効果が RH 電圧の設定を変更し なくても存在していると考えられる。この Fig. 2 に示した 2 つの温度測定結果から、我々が使用しているサイラトロ ン内部では常に温度が変動しており、その結果として内 部ガス圧が変わっていることを示唆している。

サイラトロン内部の熱源はほとんどが RH、CH である。 つまりサイラトロン温度を変える要因はRH、CH電圧の変 動であると考え、その電圧変動を測定した。測定は Fig. 2(a)と同時に行った。Figure 3 に RH 電圧と CH 電圧 に対する温度の関係を示す。電圧ロガーの都合上、DC 電圧しか測定できないため、CH、RH 電圧を測定するた めに AC/DC 変換回路を使用している。その影響により 測定電圧はRH、CH電圧の設定値6.3 V、5.5 Vよりも低 い値となっている。Figure 3の測定結果はRH 電圧とCH 電圧とサイラトロン温度に相関があることを示す。RH 電 圧の変動によるサイラトロン温度変化が支配的であると すれば前述した3℃程度の温度変動にたいして、RH電 圧は約1.0V程度変動することが期待される。しかし今回 の測定では0.2 V程度の変動しかない。これは温度変化 に対する CH 電圧の変動の寄与が RH 電圧よりも大きい ためであると考えられる。メーカ仕様値は RH 電圧が 5.0 Vの時、電流 10 A である。一方 CH 電圧は 6.3 Vの 時、電流 40 A であり、消費電力の差は約 5 倍であるか ら、CH 電圧の変動がサイラトロン温度により大きく影響 すると推察される。このことからスイッチング電源を用いて RH、CH 電圧を制御すれば安定的にサイラトロンの使用 できる可能性があるが、ノイズによる電源破壊の防止の 工夫が必要であると考えられる。

## 5. まとめ

SuperKEKB 加速器における入射 Kicker 電磁石で使用されるサイラトロンの自爆について、運転状況とともに



Figure 3: (a)Reservoir and (b)Cathode heater voltage dependence on thyratron's surface temperature. Line shows the linear fit for checking the correlation between these. The correlation factors  $R^2$  are (a) 0.45 and (b) 0.48 respectively.

その対策、原因調査について報告した。Ranging と呼ば れる手法によって決定されたメーカ仕様値よりも低い RH 電圧を設定することによってある程度の自爆を抑えられ るようであるが、今後長期間での評価が必要である。また RH 電圧を仕様値よりも下げなければサイラトロンの自爆 が抑制されない原因の調査としてサイラトロン表面の温 度測定とともに RH、CH 電圧測定を行った。その結果は RH 電圧や CH 電圧の時間変動によってサイラトロン内 部の温度が変化しており、その効果によってサイラトロン 内部のガス圧が変化していることを示唆している。

現在は Gl を DC プライムで運用している CX1174 を 自爆を抑えるためにダブルトリガ化することを予定してい る。長期の運転によってその効果を評価できることを期 待している。

今回 HER で使用している自爆の発生していない 1826Aとの比較評価を行うことはできなかったが、今後の 課題である。

## 参考文献

- K. Kodama *et al.*, "Residue orbit for LER injection bump caused by magnetic field difference between kickers", Proceedings of the 20th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2023, pp. 222-224.
- [2] Teledyne e2V CX1154C データシート.
- [3] Teledyne e2V CX1174 データシート.
- [4] Teledyne e2V CX1826A データシート.

# PASJ2024 FRP061

- [5] S. Terui *et al.*, "Development of a collimator to counteract accidental fire of the injection kicker for SuperKEKB", Proceedings of the 20th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2023, pp. 748-752.
- [6] S. Fukuda, "加速器における電子管技術(1)", the 10th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2013.
- [7] E2V Technologies, "Hydrogen Thyratrons Preamble".